

VIP

**Centre de recherche
Versailles Saint-Quentin
Institutions Publiques**

LE DROIT À L'ÉDUCATION

Sous la direction de Pascale Bertoni, Olivia Bui-Xuan et Raphaël Matta-Duvignau

Le 25 janvier 2024

Le présent ouvrage s'inscrit dans le cadre d'une démarche collective visant à promouvoir l'émergence d'une discipline juridique identifiée, le droit de l'éducation. Il s'inscrit dans le

prolongement du « Dictionnaire critique du droit de l'éducation » (éditions Mare & Martin) visant à réunir autour d'un objectif commun l'ensemble des acteurs du monde éducatif (universitaires, inspecteurs généraux, avocats, magistrats, responsables des services juridiques académiques et ministériels). Plus spécifique que le dictionnaire, il se concentre sur le thème du droit à l'éducation, en aborde les contours et en souligne les limites. Il en dégage les potentielles évolutions et les sources de difficultés futures en recourant principalement à des juristes, sans se priver toutefois de l'analyse d'autres disciplines telles la sociologie et les sciences de l'éducation.

Pascale Bertoni, Maître de conférences en droit public-HDR à l'Université de Paris-Saclay (UVSQ), Laboratoire VIP.

Olivia Bui-Xuan est Professeure de droit public à l'université de Paris-Saclay (Evry), Laboratoire CRLD

Raphaël Matta-Duvignau, Maître de conférences en droit public à l'université de Paris-Saclay (UVSQ), Laboratoire VIP.

Contributions de **Choukri Ben Ayed, Sébastien Bernard, Pascale Bertoni, Béatrice Boissard, Olivia Bui-Xuan, Yann Buttner, Mélanie Caillot, Jean-Richard Cytermann, Marc Debene, Xavier Delgrange, Frédérique de la Morena, Frédéric Forest, Emmanuel-Pier Guiselin, Louis le Foyer de Costil, Raphaël Matta-Duvignau, Fabrice Melleray, Franck Monnier, Catherine Moreau, Rolla Moumne, Béatrice Penin, Hervé Rihal, Antony Taillefait, Grégoire Talpin, Bernard Toulemonde, Guy Waïss, Nathalie Wolff.**

Paru aux éditions Mare & Martin, collection Droit Public.

Co-financé par le laboratoire VIP et le centre de recherche Léon Duguit.